

JSP-1型激光扫平仪的调整和测试

Adjustment and Measurement of JSP-1 Laser Scanning Device for Flatness

投稿时间: 1999-4-8

稿件编号: 19990317

中文关键词: 激光扫平仪;误差分析;调整和测试;角偏差

英文关键词: laser scanning device for flatness; error analysis; adjustment and measurement; angular deviation

基金项目:

作者	单位
唐荣麟	中国农业大学

摘要点击次数: 5

全文下载次数: 18

中文摘要:

通过对激光扫平仪系统误差来源的详细分析, 提出正确调整和测试激光扫平仪的方法, 并可根据最后检测结果估算出剩余的角偏差数值, 以便能更好地进行仪器调整。

英文摘要:

The error factors of laser scanning device for flatness were analyzed in detail. The adjustment and measurement methods of laser scanning device for flatness were introduced. The angular deviation can be accounted and the device can be adjusted perfectly.

[查看全文](#)

[关闭](#)

[下载PDF阅读器](#)

您是第607235位访问者

主办单位: 中国农业工程学会 单位地址: 北京朝阳区麦子店街41号

服务热线: 010-65929451 传真: 010-65929451 邮编: 100026 Email: tcsae@tcsae.org

本系统由北京勤云科技发展有限公司设计